

# 2019年度第7回 ナノファブスクエア 講習・実習会 レジスト塗布



## 初心者 歓迎



日本工学会  
ECEプログラム認定

日時

2019年8月29日(木)  
13:30~16:30 ※講習 1 時間、実習 2 時間

場所

AIRBIC 会議室 6  
(川崎市幸区新川崎 7 - 7 新川崎・創造のもり  
J R新川崎駅から徒歩 1 0 分)

講師

田口 良広 (慶應義塾大学工学部 准教授)

実習内容

感光性レジストを均一膜厚に全自動塗布する装置の仕組みについて講習を行います。さらにNANOBICの装置を使って実習を行っていただくことで、その技術を習得できます。

実習機器

クラスタ型コータディベロッパ  
(SUSS MicroTec社製 GAMMA) \*

\* 機器詳細仕様は「NANOBICオープンラボ」ホームページ <http://open-labo.skr.jp/> の機器一覧をご覧ください。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。

定員 : 先着 5 名程度 参加費 : 1 万円(実費)

主催 : 4 大学ナノ・マイクロファブ리케이션コンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所, 川崎市

共催 : 次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

問い合わせ先

技術担当 唐澤 志郎 Tel : 080-6560-3061 / E-mail : [karasawa@newkast.or.jp](mailto:karasawa@newkast.or.jp) (地独) 神奈川県立産業技術総合研究所

事務担当 真期 彰 Tel : 080-6560-3060 / E-mail : [a-maki@newkast.or.jp](mailto:a-maki@newkast.or.jp) 新川崎・創造のもり NANOBIC事務室

※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金(URL : <http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000105601.html>) がご利用できますのでご相談ください